



SE 564 氧化还原传感器

耐用可靠的高精度氧化还原传感器

坚固耐用的氧化还原传感器，适用于有压力波动的高压力介质。参考系统采用先进聚合物电解质，确保测量的长期稳定性。

即使是在有固体污染的废水中，双层孔式膜片也可防止参考系统堵塞。

产品详情

- 聚合物电解质
- 2 个孔式膜片-不堵塞
- 用于工业废水
- 适用于含溶剂的过程

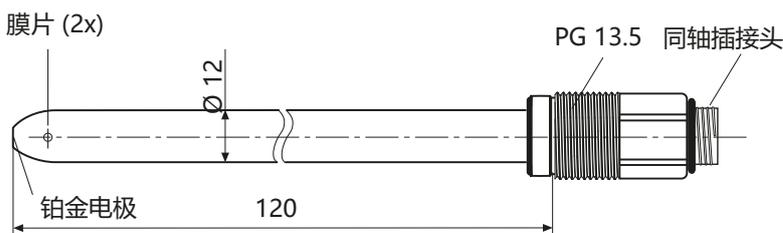
应用领域

工业应用、染料、沉淀反应、污染介质

技术数据

氧化还原:	-1500 mV ... 1500 mV
温度:	0 ... 130 °C
相对压力:	0 ... 10 bar
传感器材料:	铂
参考系统:	Ag/AgCl, 聚合物电解质
膜片:	孔 (2x)
长度:	120 mm
过程连接:	PG 13.5
插接头:	同轴
ATEX 标识:	II 1/2 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga/Gb

尺寸图



SE 564 氧化还原传感器

供货方案

传感器	长度	订货编号
SE 564 氧化还原传感器	120 mm	SE 564X/1-NS8N
附件	长度	订货编号
AS9 电缆	5 m	ZU 0318
缓冲溶液	数量	订货编号
氧化还原缓冲溶液 (220 mV, PH 7)	250 ml	ZU 0317